

تطوير وسيلة لتشخيص البلازما المنتجة بالليزر

أ. د. ياس محمد ريجان الحديثي

أستاذ فيزياء الليزر - كلية العلوم - جامعة اب - الجمهورية المنة - ص. ب. ٧٠٢٧٠

E- mail : al_hadithi2001 @ Yahoo.com

منال عبد الواحد المرجي

أستاذ فيزياء الليزر المساعد - الجامعة التكنولوجية - بغداد - جمهورية العراق

خلاصة البحث

تم تركيز شعاع النيوديميوم - زجاج الموجود في معهد الليزر والبلازما للدراسات العليا - بغداد على أهداف مختلفة من الكربون والألنيوم وتم التحسس بالأطوال الموجية المنبعثة منها في منطقة الأشعة فوق البنفسجية باستخدام متحسسات ضوئية صنعت في هذا البحث. تم استخدام ليزر بطاقة تتراوح بين (٧.٢) جول وبكثافة قدرة تصل إلى (0.77×10^8) واط / سم^٢ وقد تم التحسس للأطوال الموجية الأقل من (٠.٤) مايكرومتر، اعتمادا على نوع المتحسس المستخدم.

المقدمة

أدى اكتشاف الليزر من قبل العالم الألماني ماين عام ١٩٦٠ إلى زيارة اهتمام الباحثين في دراسة التفاعل بين المجالات الكهرومغناطيسية والمادة (١) إذ وفرت ليزرات القدرة العالية فرصة لتحقيق تلك الدراسات (٢). فعند تسليط الليزر ذي قدرة عالية أكبر من 10^8 واط / سم^٢ على سطح هدف من مادة صلبة فإن الفوتونات الساقطة ستؤين ذرات المادة محولة إياها إلى حالة البلازما (٣). تتراوح درجة حرارة البلازما ما بين (10 - ٢٠,٠٠٠) إلكترون فولت. تبعث هذه البلازما إشاعات بأطوال موجية قصيرة تقع في منطقة الأشعة السينية الرقيقة (Soft X-ray region) ومنطقة الأشعة فوق البنفسجية البعيدة (Extreme Ultraviolet region). يكون مدى الأطوال الموجية المنبعثة من البلازما معتمدا على درجة حرارتها وكثافتها والذين بدورهما يعتمدان على نوع مادة الهدف وطاقة الليزر وأمد النبضة (٤).

إن دراسة الأشعة المنبعثة من البلازما المنتجة بالليزر تعد واحدة من تقنيات تشخيص البلازما حيث تتضمن تلك التقنيات (التصوير عالي السرعة، مقياس التداخل ودراسة الهولوجرافي - التصوير بثلاثة أبعاد، قياسات شدة الأشعة السينية، قياسات الموجات المايكروية، وقياسات النفوذية البصرية) وقد أظهرت هذه الدراسات أن أشعاع عملية بريمستر هلك وأعادة الأتحاد في البلازما ذات التأين التام تبعث بشكل رئيسي في المنطقة فوق البنفسجية البعيدة وكذلك في منطقة الأشعة السينية المرنة التي يستفاد منها في

العديد من التطبيقات الطبية والصناعية والعسكرية (٢). يهدف بحثنا هذا إلى الاستفادة من خواص بعض المركبات البوليمرية في التحسس بالإشعاع إذ تم تصنيع متحسسات من مادة Kodak 747 ومركب البولي أنيلين المضاف له البنزوفينون كعامل تشابك في المنطقة فوق البنفسجية.

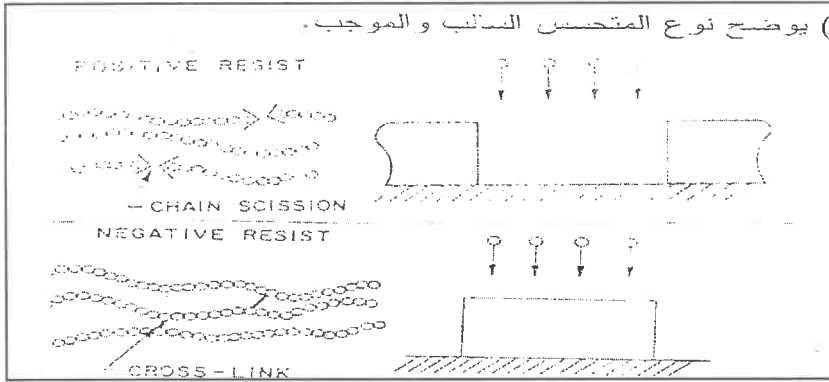
المواد المتحسسة ضوئياً

يطلق مصطلح (Photoresist) على جميع المواد المتحسسة للضوء (Photo Sensitive Materials) ويكون على شكل طلاء رقيق (Thin Coating) على سطح مادة ما سواء معدنية أو شبة موصلة ويكون المتحسس الضوئي (Photoresist) عبارة عن مركب متحسس للإشعاع يعاني إما تبلعرا ضوئياً (photopolymerization) أو تشابكا ضوئياً (photocrosslinking) أو كلاهما معا وقد يعاني من انحلال ضوئي (photo degradation).

الجزء العلمي

تصنيع المتحسسات :-

- ١ - القواعد : تم استخدام قواعد من السليكون نوع (P-type) بعد إجراء عملية التنظيف بالماء المقطر والكحول ، لتصنيع المتحسسات وطلاء القواعد بمادة الـ Photo resist .
- ٢ - المتحسسات المستخدمة : تم استخدام مادة (Kodak747) كنوع سالب لتحسس ضوئي يتحسس في منطقة الأشعة فوق البنفسجية للأطوال الموجية الأقل من ٣٠٠ نانوميتر كما تم استخدام مركب من البولي أنيلين ومادة البنزوفينون كمتحسس موجب والشكل (١) يوضح نوع المتحسس السالب والموجب.



شكل (١) يوضح المتحسسات الموجبة والسالبة

٣- جهاز الطلاء :

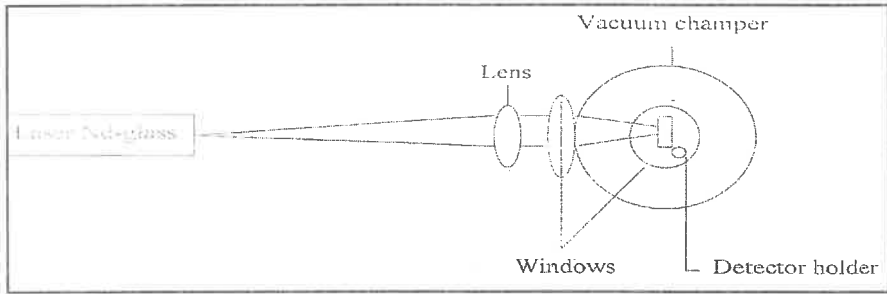
تم طلاء العينات بالمادة المتحسسة بطريقة التدوير (spin – coating) إذ استخدم جهاز دوار يدور بسرعة متغيرة تتراوح بين (١٢٠٠ - ٢٠٠) دورة بالدقيقة ، يتم التحكم بالسرعة عن طريق مسيطر وشاشة لقراءة السرعة وقد تم الطلاء بسرعة (١٠٠٠) دورة بالدقيقة إذ أعطت تلك السرعة سمك طلاء يقدر بـ (1 μ m).

٤- التجفيف :

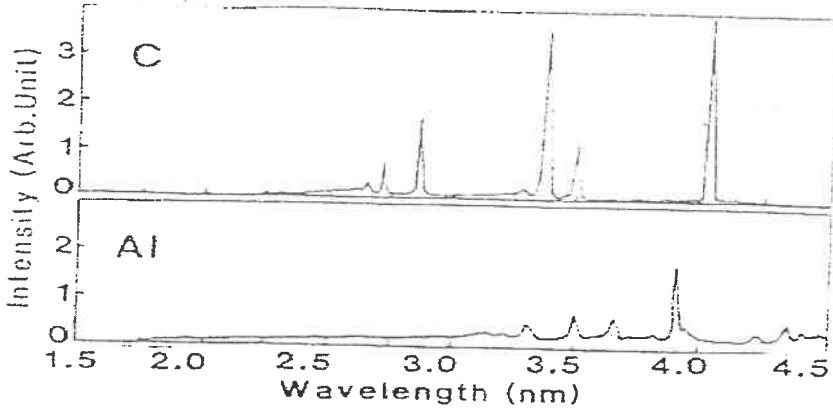
تم تجفيف العينات باستخدام أحد الأفران وبدرجة حرارة (90 $^{\circ}$ C) ويزمن تجفيف (10min) بالنسبة لمادة (kodak747) وبدرجة حرارة (110 $^{\circ}$ C) ويزمن تجفيف (20min) بالنسبة لمركب البولي أثلين والبزوفينون .

٥- التعريض :

تم تعريض المتحسسات إلى الأشعة المنبعثة من أهداف شععت بالليزر في حالة وجود الضغط الجوي وتحت ضغوط مختلفة ، وباستخدام أهداف من الألمنيوم والكاربون والنحاس . إذ تم استخدام الليزر (Nd- glass) الذي يعمل في منطقة (1.06 μ m) وبأمد نبضه (300 μ s) وبكثافة قدرة تصل إلى أكثر من W/cm² (0.77x10⁸) والشكل (٢) يوضح مخطط التجربة والشكل (٣) يوضح طيف الأشعة السينية من الأهداف (٧).



شكل (٢) مخطط يوضح غرفة التفريغ الموضوع فيها المتحسس والأهداف المشعة بالليزر



شكل (٣) يوضح طيف الأشعة المنبعثة من الأهداف

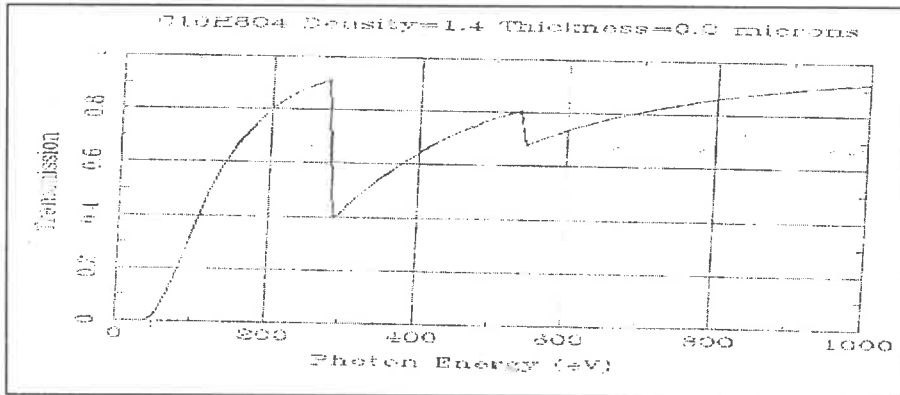
٦- القناع،

تم استخدام قناع من النحاس دائري الشكل ومشبك يبلغ قطره (3 mm) وسمكه ($20\mu\text{m}$) وبأقطار مربعة طول ضلع المربع ($200\mu\text{m}$). ثم وضع القناع بتماس من المتحسس الضوئي ومن ثم تعريض المتحسس إلى الأشعة المنبعثة من بلازما الليزر.

٧- المرشح المستخدم،

تم استخدام مرشح نوع مايكلر لفرض حجب الأشعة المرئية عن المتحسس وإمرار الأشعة السينية المنبعثة من بلازما الليزر المتولدة على سطح الأهداف المشعة بالليزر.

ويملك هذا المرشح نفوذية عند الأطوال الموجية الواقعة في منطقة ال VUV والأشعة السينية.



الشكل (٤) يوضح نفوذية مرشح المايكلر (٨)

٨. النتائج والمناقشة:

تم الحصول على أنماط معاكسة لما هو في حالة القناع المستخدم إذ تم تطهير المتحسس بعد عملية التعريض بواسطة سائل الزايلين وبزمن تطهير مقداره دقيقة واحدة وقد تم إزالة المواد الغير معرضة للإشعاع. أما المناطق المعرضة للإشعاع فإنها لم تزال ويمكن تفسير ذلك إلى أن المادة المستخدمة وهي في حالة مركب (Kodak 747) والذي هو عبارة عن (أستر حامض السيناميك للبولي فانيل الكحول) والذي عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية أو السينية قد عانى من بلمرة ثنائية ومن ثم عانى من تشابك في السلاسل البوليمرية. أما بالنسبة للمتحسس نوع بولي إيثيلين المضاف له البنزوفينون فقد عانت المناطق المعرضة للإشعاع من إزالة بينما لم تعاني المناطق الغير معرضة إلى إزالة وهذا يدل على تحلل وانشطار الأواصر بين السلاسل مما جعل من الممكن إزالتها باستخدام المذيب والصور أدناه توضح ذلك.



صورة توضح تشابك جزئيات البولي إيثيلين والبنزوفينون بتأثير التشعيع من إشعاعات بلازما الكربون



صورة توضح انحلال مناطق المتحسس المعرضة للأشعاع بعد التطهير لمتحسس Kodak 747.

References :

- 1 – T.P.Hughes , Plasmas and Laser Light , Adam Hilger, London, 1974.
- 2 – L .Cohen and U Feldman, J.Opt .Soc.Am. Vol.(58), No.(3), p.331 ,1968 .
- 3–D.J.Nagel, P.G.Burkhalter, C.M.Doziere, J.F.Holzrichte, B.M.K.Lein, and R.R Whitlock, Phys.Rev.Lett .33, P.743, 1974.
- 4- D.T.Attowood, L.w. Coleman, J.T.larsen and E.K.Storm, Phys.Rev.Lett.37,p499.1976.
- 5 – B.Grek, H.Pepin, T.W.Johnston and H.A.Bablis , Nuclear Fusion, P.116, 1977.
- 6 – K.M .Glibert, J.P.A.Gusiow, M.A.Palmer, R. R. Whitloek D.J.Nagel , J. A.pp.phys. Vol.(51),p.1449, 1980 .
- 7 – J.C.Cauturaud, p.A.Holstein , M.Louis –Jacquet, B.Meler and G.Thriel , Nuc Fusion , Vol . (21)P.1657,1981.
- 8 – G.Thriel, B.Meler, P.Aussge and X.F.Fortin, Opt.Commun, Vol. (4),No.(6),P.305,1983.

ABSTRACT

In this research study an Nd: Glass laser Of the laser and Plasma Institute for Higher Studies University of Baghdad was used to irradiate carbon and and aluminum targets as a Plasma source. Photoresist detectors were fabricated and developed to detect UV emission from these targets. The incident laser energies and power densities on targets were (2-7) Joule and (0.77×10^8) Watt/cm² respectively.

Photoresists were found to be able to detect wavelengths in the range Starting from (0.4) um and below